

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY

(43) 国際公開日 2004 年7 月29 日 (29.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/064163 A1

(51) 国際特許分類?;

H01L 27/146.

G01T 1/24, 1/20, H01L 31/02

PCT/JP2004/000079

(21) 国際出願番号:

(22) 国際出願日:

2004年1月8日(08.01.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の含語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-002541

2003年1月8日(08.01.2003) JP

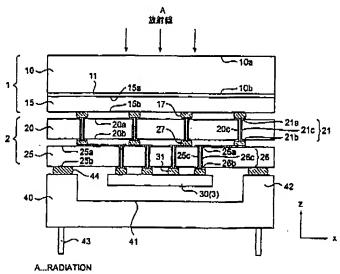
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizpoka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 免明者/出願人 (米国についてのみ): 獎山 勝己 (SHIBAYAMA, Kutsumi) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県

浜松市市野町1126番地の1浜松ホトニクス株式金 社内 Shizuoka (JP). 楠山 泰 (KUSUYAMA, Yutaka) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の 1浜松ホトニクス株式金社内 Shizuoka (JP). 朴雅宏 (HAYASHJ, Masahiro) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 長谷川 芳樹 , 外(HASEGAWA, Yoshiki et 山.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目10番6号銀座 ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

/続業有]

- (54) Title: WIRING SUBSTRATE AND RADIATION DETECTOR USING SAME
- (54) 発明の名称: 配線基板、及びそれを用いた放射線検出器



A...RADIATION

(57) Abstract: A wiring substrate portion (2) is disposed between a radiation detection portion (1) constituted of a scintillator (10) and a PD array (15) and a signal processing device (30) for processing a detection signal outputted from the PD array (15). The wiring substrate portion (2) has a conductive path for conducting a detection signal from the PD array (15) to the signal processing device (30). The wiring substrate portion (2) further has a first wiring substrate (20) and a second wiring substrate (25). The first wiring substrate (20) is provided with a conductive member (21) serving as a conductive path for the PD array (15) and disposed in a through hole (20c). The second wiring substrate (25) is provided with a conductive member (26) serving as a conductive path for the signal processing device (30) and disposed in a through hole (25c). The position of the through hole (20c) in the wiring substrate (20) is different, when viewed in the direction of array, from that of the through hole (25c) in the wiring substrate (25). As a result a wiring substrate through which the transmission of radiation is suppressed and a radiation detector using the same are provided.

WO 2004/064163 A1 THE TRUE THE FOLD FOR THE PART OF THE PART

SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が 可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, 2M, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, FE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

國際調查報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される 各*PCTガゼット*の巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

⁽⁵⁷⁾ 褒約: シンチレータ10及びPDアレイ15から構成された放射線検出部1と、PDアレイ15から出力された 検出信号を処理する信号処理索子30との間に、PDアレイ15と信号処理素子30との間で検出信号を導く琢電路 が設けられた配線基板部2を設置する。配線基板部2は、PDアレイ15個の導電路となる導電性部材21が貫通 孔20cに設けられた第1配線基板20と、信号処理索子30側の導電路となる導電性部材26が貫通孔25cに 設けられた第2配線基板25とを有し、配線基板20での貫通孔20cの位置と、配線基板25での貫通孔25c の位置とが、配列方向からみて異なるように構成されている。これにより、放射線の透過が抑制される配線基板、 及びそれを用いた放射線検出器が得られる。